



POLITECNICO
MILANO 1863

Decreto Rep. n° Prot. n°
Data.....
Titolo.....Classe.....
UOR.....

**DIREZIONE
GENERALE**

Il Direttore Generale

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e successive modificazioni;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016) ed in particolare l'art. 1 comma 510;

Visto l'art. 59 c. 2 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Politecnico di Milano, sulle funzioni dei dirigenti in merito all'autorizzazione a contrarre;

Visto l'art. 61 punto 3 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Politecnico di Milano;

Visto il Regolamento per l'affidamento contratti per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia di rilevanza comunitaria o tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

Considerato che il PoliFAB, centro di micro e nanotecnologia del Politecnico di Milano, intende acquistare un sistema di nanolitografia termica;

Considerato che l'acquisto si rende necessario al fine di soddisfare le esigenze degli utenti di PoliFAB, ampliando le possibilità a disposizione dei gruppi di ricerca e delle aziende rispetto a quanto possibile ora, nell'ambito della fabbricazione di



POLITECNICO
MILANO 1863

nanodispositivi con applicazioni nella nanoelettronica, fotonica, ingegneria biomedica e scienza dei materiali;

Considerato che il Decreto Direttoriale Repertorio n. 2171/2020, prot. n. 44683 del 13/03/2020 ha dato mandato alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per verificare la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) punto 2 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di un sistema di nanolitografia termica;

Considerato che, con il medesimo decreto, è stato nominato RUP della procedura il Dott. Claudio Somaschini;

Considerato che l'importo massimo stimato è pari ad € 320.000,00 oltre IVA e che l'IVA sarà recuperata al netto del pro-rata;

Considerato che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano n. 201912170072 del 17/12/2019 avente per oggetto "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (ex art. 1 comma 505 della Legge stabilità 2016)", per il biennio 2020-2021, non prevedeva l'acquisto del sistema di nanolitografia termica perché al momento di redazione del programma non vi era di copertura economica certa;

Vista la delibera n. 202003310206 del 31/03/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del "Programma biennale degli acquisiti di beni e servizi" e il progetto preliminare redatto dal Prof. Riccardo Bertacco, direttore scientifico del PoliFAB, nel quale sono elencati i requisiti minimi inderogabili per un sistema di nanolitografia termica;

Tenuto conto che l'avviso di preinformazione è stato presentato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 16/03/2020 con numero GU S: 2020/S 056-131933 e pubblicato sul sito internet del Politecnico di Milano con decreto rep. n. 2242, prot. 46244 del 16/03/2020;

Considerato che l'originario termine per la presentazione delle candidature fissato per il 31/03/2020 alle ore 12:00 è stato prima prorogato al 30/04/2020 alle ore 12:00 e successivamente al 30/05/2020 alle ore 12:00, secondo quanto previsto dall' art. 103 del 17 marzo 2020, così come modificato dall'art. 37 del DL 8 aprile 2020, n. 23;

Preso atto che in risposta all'avviso di manifestazione di interesse è stata presentata candidatura dal solo operatore economico SwissLitho AG;



POLITECNICO
MILANO 1863

Tenuto conto che a seguito della candidatura ricevuta, il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Claudio Somaschini, ha effettuato una verifica tecnica della documentazione pervenuta, al fine di accertare la fornitura di almeno un sistema di nanolitografia termica e la corrispondenza delle soluzioni tecniche proposte rispetto ai requisiti tecnici minimi inderogabili riportati nell'avviso di indagine di mercato;

Preso atto che non sono presenti convenzioni CONSIP inerenti la fornitura in oggetto;

Valutato di gestire la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 tramite la piattaforma SINTEL di ARIA Regione Lombardia invitando l'operatore economico SwissLitho AG;

DECRETA

di invitare SwissLitho AG a presentare offerta, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63, comma 2 lett. b) punto 2, tramite la piattaforma SINTEL di Aria Regione Lombardia, per l'acquisto di un sistema di nanolitografia termica, per l'importo posto a base d'asta di € 320.000,00 oltre IVA;

di imputare l'importo di € 320.000,00 ai seguenti progetti:

Cofinanziamento dell'Ateneo (Rettorato)

- Contributo straordinario del 50% per acquisto 180.000,00 €

Cofinanziamento del Dipartimento 1 (DFIS)

- Acquisto apparecchiatura (fondi di supporto dip.) 25.000,00 €
- Acquisto apparecchiatura (fondi gruppo Bertacco) 60.000,00 €
- Totale dal Dipartimento 1 85.000,00 €

Cofinanziamento del Dipartimento 2 (DEIB)

- Acquisto apparecchiatura (fondi gruppo Sampietro-Melloni) 15.000,00 €
- Totale dal Dipartimento 2 15.000,00 €

Cofinanziamento del Dipartimento 3 (DICA)

- Acquisto apparecchiatura (fondi di supporto dip.) 15.000,00 €
- Acquisto apparecchiatura (fondi gruppo Frangi) 10.000,00 €
- Totale dal Dipartimento 3 25.000,00 €

Cofinanziamento Polifab



POLITECNICO
MILANO 1863

· Acquisto apparecchiatura 15.000,00 €

Il Direttore Generale
(Ing. Graziano Dragoni)

Firmata digitalmente ai sensi della normativa vigente